

(19)



(11) Veröffentlichungsnummer:

(11) Publication number:

EP 3 277 172 A0

(11) Numéro de publication:

Internationale Anmeldung veröffentlicht durch die
Weltorganisation für geistiges Eigentum unter der Nummer:

WO2016/156341 (Art. 153(3) EPÜ).

International application published by the World
Intellectual Property Organization under number:

WO2016/156341 (Art. 153(3) EPC).

Demande internationale publiée par l'Organisation
Mondiale de la Propriété Intellectuelle sous le numéro:

WO2016/156341 (art. 153(3) CBE).

专利名称(译)	光学分析系统和方法		
公开(公告)号	EP3277172A1	公开(公告)日	2018-02-07
申请号	EP2016712864	申请日	2016-03-30
[标]申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦N.V.		
当前申请(专利权)人(译)	皇家飞利浦N.V.		
[标]发明人	SCHIPPER ALPHONSUS TARCISIUS JOZEF MARIA GEENEN KOEN		
发明人	SCHIPPER, ALPHONSUS TARCISIUS JOZEF MARIA GEENEN, KOEN		
IPC分类号	A61B5/026 A61B5/1455 A61B5/024 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/02416 A61B5/0261 A61B5/14551 A61B5/7203 A61B5/7225 A61B5/7242 A61B5/0205		
优先权	2015162451 2015-04-02 EP		
其他公开文献	EP3277172B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供了一种光学分析系统和方法，其中使用光源分析样品。使用第一信号处理电路处理光学传感器信号，并且使用第二信号处理电路处理表示施加到光源的驱动信号的电信号。进一步处理传感器信号以使用经处理的电信号作为参考来改善信噪比。